



菅原研究室

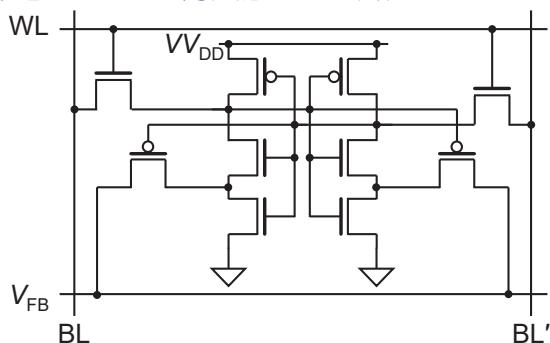
モバイルエッジAIアクセラレータ・ 集積エレクトロニクス技術

未来産業技術研究所 情報イノベーション研究コア

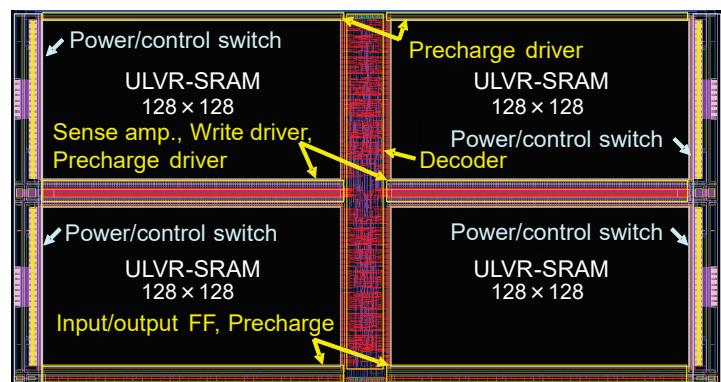
●超低電圧リテンション・エネルギー最小点動作SRAM

■ULVR-SRAMセル

- ・超低電圧(0.2V)で実質的なパワーゲーティング
- ・エネルギー最小点($V_{EMP}=0.4V$)でSRAM動作
- ・通常電圧(1.2V)で高性能SRAM動作

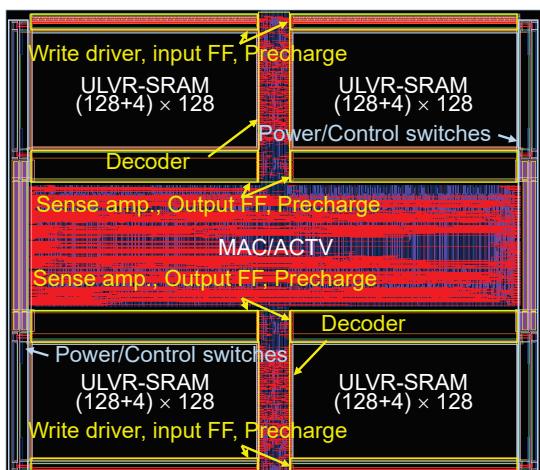


■8kB ULVR-SRAMマクロ



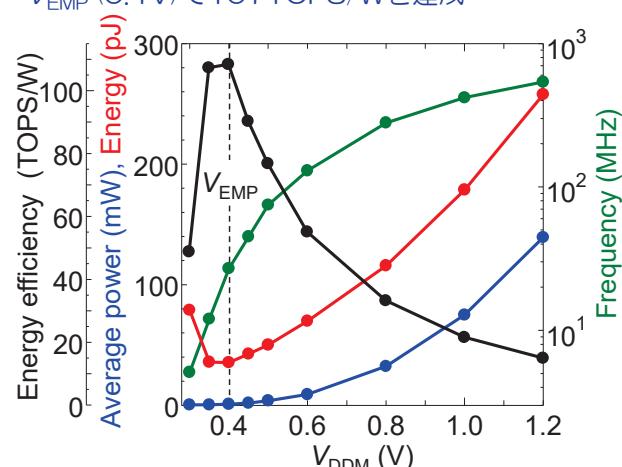
●エネルギー最小点動作・並列化processing-in-memory型AIアクセラレータマクロ

■8kB 並列化PIM型AIアクセラレータマクロ



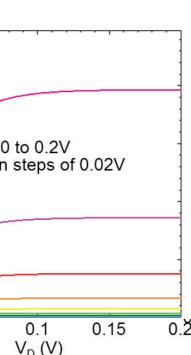
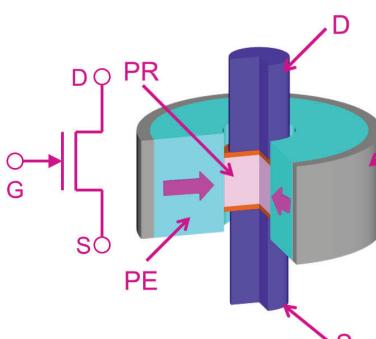
■EMP動作の性能

- ・ V_{EMP} (0.4V)で107TOPS/Wを達成



●超低電圧Beyond-CMOSデバイス/回路

■ピエゾエレクトロニックトランジスタ(PET)



●体温を用いたマイクロ熱電発電技術

